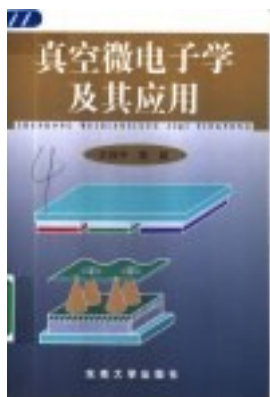


真空微电子学及其应用



作者：王保平，雷威编

出版社：南京：东南大学出版社

出版日期：2002.04

总页数：151

介绍：本书介绍了真空微电子学的物理基础，讨论了微细结构制造技术，阐述了真空微电子学的应用及其对未来电子学发展的巨大影响。

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/10877896.html>）查找全本阅读方式

真空微电子学及其应用 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/10877896.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10877896.html>

书名：真空微电子学及其应用